# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平10-118783

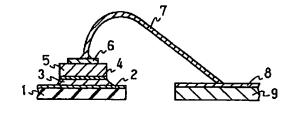
(43)公開日 平成10年(1998)5月12日

(51) Int. Cl. 6	識別記号	F I
B 2 3 K	35/26 3 1 0	B 2 3 K 35/26 3 1 0 A
HOIL	21/52	H O 1 L 21/52 E
H 0 5 K	3/34 5 1 2	H 0 5 K 3/34 5 1 2 C
	審査請求 未請求 請求項の数21	OL (全10頁)
(21)出願番号	特願平8-275087	(71)出願人 000005821
		松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)10月17日	大阪府門真市大字門真1006番地
		(71)出願人 000217332
		田中電子工業株式会社
	•	東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号
		(72)発明者 小柏 俊典
		東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中電
		子工業株式会社三鷹工場内
		(72)発明者 有川 孝俊
		東京都三鷹市下連雀八丁目5番1号 田中電
		子工業株式会社三鷹工場内
		(74)代理人 弁理士 池内 寛幸 (外2名)
		最終百に続く

## (54)【発明の名称】半田材料及びそれを用いた電子部品

#### (57)【要約】

【課題】 パラジウム(Pd)を0.005-3.0重量%、錫(Sn)を97.0-99.995重量%含有した組成を有し、かつ液相線温度が200-350℃である半田材料とすることにより、無鉛で熟疲労性能を向上させ、環境に優しくかつ、電子機器の信頼性を向上させる無鉛高温半田材料を提供する。【解決手段】 Sn地金とPdを所定量配合し、真空溶解した後鍛造してインゴットを得、圧延してテープとし、プレス加工して半田ペレットに仕上げる。好ましい組成は、Snを95.0重量%以上、Pdを0.005-3.0重量%含有させ、更に平均粒子直径が40μm前後のNi,Cu等の金属または合金粒子を0.1-5.0重量%加える。ICチップ5の下面のNiめっき4とダイ1表面のNiめっき2とを介して、基板とチップ状の電子素子である半導体のICチップ5とが半田材料3でほぼ平行に接続(ダイボンド)されている。



【特許請求の範囲】

料。

【請求項1】 パラジウム (Pd) を0.005~3. 0重量%、錫(Sn)を97.0~99.995重量% 含有した組成を有し、かつ液相線温度が200~350 ℃である半田材料。

【請求項2】 パラジウム (Pd) もしくはゲルマニュ ウム (Ge) から選ばれる少なくとも一つを0.005 ~3. 0重量%含有し、その合計が5. 0重量%を超え ず、かつ錫(Sn)を95、0~99、995重量%含 有した組成の半田材料。

【請求項3】 さらに、Ag、Ge、P、Zn、Cu、 B、Sb、BiおよびInから選ばれる少なくとも1種 を0.005~2.0重量%含有した請求項1または2 に記載の半田材料。

【請求項4】 さらに、金属または合金粒子を0.00 1~5.0重量%含有した請求項1または2に記載の半 田材料。

【請求項5】 金属または合金粒子が、Sn(比重: 7. 28) の±2の範囲にある比重を有する請求項4に 記載の半田材料。

【請求項6】 金属または合金粒子が、Cu, Niおよ びFeから選ばれる金属、酸化物、炭化物、窒化物、合 金から選ばれる粒子である請求項4に記載の半田材料。 【請求項7】 金属または合金粒子の平均粒子直径が、 5~100μmの範囲である請求項4に記載の半田材

【請求項8】 金属または合金粒子の平均粒子直径が、 20~60 μ mの範囲である請求項7に記載の半田材

以上である請求項4に記載の半田材料。

【請求項10】 Sn原料の純度が99.9重量%以上 である請求項1または2に記載の半田材料。

【請求項11】 半田材料が、不可避不純物中に含まれ る微量な程度にまで鉛を低減した請求項1,2または3 に記載の半田材料。

【請求項12】 パラジウム (Pd) を0.005~ 3. 0重量%、錫(Sn)を97.0~99.995重 量%含有した組成を有し、かつ液相線温度が200~3 を接続した電子部品。

【請求項13】 パラジウム (Pd) もしくはゲルマニ ュウム (G e) から選ばれる少なくとも一つを0.00 5~3.0重量%含有し、その合計が5.0重量%を超 えず、かつ錫(Sn)を95.0~99.995重量% 含有した組成の半田材料を用いて、基板と電子素子との 間を接続した電子部品。

【請求項14】 さらに、Ag、Ge、P、Zn、C u、B、Sb、BiおよびInから選ばれる少なくとも 1種を0.005~2.0重量%含有した請求項12ま 50 り、プリント基板の両面に電子部品を実装するハイブリ

たは13に記載の電子部品。

【請求項15】 さらに、金属または合金粒子を0.0 01~5.0重量%含有した請求項12または13に記 載の電子部品。

【請求項16】 金属または合金粒子が、Sn(比重: 7. 28) の±2の範囲にある比重を有する請求項15 に記載の電子部品。

【請求項17】 金属または合金粒子の平均粒子直径 が、20~60 µ mの範囲である請求項15又は16に 10 記載の電子部品。

【請求項18】 錫(Sn) に対して、パラジウム (P d) を0.5~2.0重量%含有し、液相線温度を32 O℃以下とした半田材料を用いて、電子素子をダイボン ド接続した電子部品。

【請求項19】 半田材料にSn (比重: 7.28) の **±2にある比重を有する金属粒子を含有させ、前記半田** 材料を溶融滴下した上に電子素子を配置してなる請求項 18に記載の電子部品。

【請求項20】 半田材料を、Niを主体とする膜が形 20 成された基板面と電子素子面との間に設けて前記Niを 主体する膜で挟んだ構成で前記基板と前記電子素子とを 接続した請求項18に記載の電子部品。

【請求項21】 半田材料が、不可避不純物中に含まれ る微量な程度にまで鉛を低減した請求項12,13また は18に記載の電子部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、鉛を使用しない髙 温半田材料で熱疲労性能に優れた環境に優しい無鉛高温 【請求項9】 金属または合金粒子の融点が、400℃ 30 半田材料に関する。特に、電子素子等のダイボンディン グやハイブリッドIC等の発熱部品の半田付けに用いて 好適なものである。また、それを用いた電子部品に関す る。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器等の廃棄処理等の課題や 環境対策の推進により、鉛を使用しない無鉛半田に対す る要求が高くなった。

【00003】しかし、通常電子部品等の半田付けには、 Pb-Sn系半田が用いられている。Pb-Sn系半田 50℃である半田材料を用いて、基板と電子素子との間 40 は、接合性に優れて、相互の含有量の調整で広い温度範 囲の融点を選ぶことが出来る利点を有している。特に6 3重量%Sn-Pb共晶半田は、融点が183℃と低い ため、電子部品を低温で半田付けでき、電子部品への熱 影響も少ないとして広く使用されている。

> 【0004】一方、電子部品の実装工程及び実装済みの 電子部品では、一度半田付けされた箇所が二度目の加熱 を受ける場合がある。例えば、半導体装置のように半導 体素子チップをリードフレーム(特にダイ)に半田付け した後、ワイヤーボンディングする為にダイを加熱した

ッドICのように他方の面への電子部品の搭載・半田付 けを一方の面への電子部品の搭載・半田付けを行なった 後にする半田の「二度付け」が行なわれたり、実装済み でも電子素子自体の発熱により加熱されたりしている。 【0005】このため、一度目の半田付け材料は、二度 目の加熱を行なう際に、その半田材料が溶融して、一度 目に接合した部品が脱落することを防ぐために液相線温 度の高い高温半田材料が必要である。この様な高温半田 材料としては、電子素子への熱影響を少なくすることを 考慮して液相線温度が200~350℃のものが要求さ 10 る少なくとも一つを0.005~3.0重量%含有し、 れている。

【0006】そこで、無鉛で高温の条件を満たす無鉛高 温半田材料として、Sn-Cu系のSnを主成分として 少量のCuを添加した液相線温度が200~350℃の ものが提案されている(特開昭61-156823号公 報)。また、他の無鉛半田材料として、Sn-In系 (特開昭61-55774号公報)、Sn-Cu-Zn 系(特開昭62-163335号公報)が提案されてい る。

に、金属または絶縁物などの粒子をダイボンド材に添加 し、加圧接着してダイボンドすることも提案されている (例えば、特開平6-685号公報)。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 無鉛髙温半田材料(Sn-Cu系等)を、ダイボンディ ングやハイブリッドIC等の発熱部品の半田付けに使用 した場合、電子機器を長期使用しているうちに半田付け した髙温半田に亀裂が入り、導通不良に至ることがあ る。この原因は、電子機器の内部が使用時に電子部品の 30 発熱で温度が上がり、使用後は室温に戻るという温度変 化の繰り返し、即ちヒートサイクルによる熱疲労であ る。従来の無鉛髙温半田材料は、古くから知られている が、熱疲労性能に劣ると言う問題を有していた。そのた め、Pbを含有させることで熱疲労性能を向上させる鉛 高温半田が広く使用されている。また、他の従来例の無 鉛高温半田材料は、半田付け性が悪いという問題があっ

【0009】本発明は、前記従来の問題を解決するた め、組成が実質的に無鉛であり、かつ液相線温度が20 0~350℃の高温半田材料の熱疲労性能を向上させて 電子機器の信頼性を高め環境に優しい無鉛高温半田材料 及びそれを用いた電子部品を提供することを目的とす

【0010】また、他の目的としては、電子素子と基板 との間に半田材料を挟んでダイボンディング等をする場 合に、添加物が片寄って接着する傾斜接着による熱抵抗 の増大や信頼性の課題があるので、半田材料内組成の比 重等の相違することによる組成分布の偏りをなくし、添 加物が片寄って接着される傾斜接着なくすことである。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明の第1番目の半田材料は、パラジウム (P d) を0.005~3.0重量%、錫(Sn)を97. 0~99.995重量%含有した組成を有し、かつ液相 線温度が200~350℃の範囲であるという構成を有

【0012】本発明の第2番目の半田材料は、パラジウ ム(Pd)もしくはゲルマニュウム(Ge)から選ばれ その合計が5.0重量%を超えず、かつ錫(Sn)を9 5. 0~99. 995重量%含有した組成であるという 構成を有する。

【0013】前記第1~2番目の半田材料においては、 さらに、Ag、Ge、P、Zn、Cu、B、Sb、Bi およびInから選ばれる少なくとも1種を0.005~ 2. 0重量%含有したことが好ましい。

【0014】また前記第1~2番目の半田材料において は、さらに、金属または合金粒子を0.001~5.0 【0007】また、ダイボンド材の厚みを制御するため 20 重量%含有したことが好ましい。また前記構成において は、金属または合金粒子が、Sn(比重:7.28)の ±2の範囲にある比重を有することが好ましい。

> 【0015】また前記構成においては、金属または合金 粒子が、Cu、NiおよびFeから選ばれる金属、酸化 物、炭化物、窒化物、合金から選ばれる粒子であること が好ましい。

> 【0016】また前記構成においては、金属または合金 粒子の平均粒子直径が、5~100μmの範囲であるこ とが好ましい。また前記構成においては、金属または合 金粒子の平均粒子直径が、20~60 µmの範囲である ことが好ましい。

> 【0017】また前記構成においては、金属または合金 粒子の融点が、400℃以上であることが好ましい。ま た前記構成においては、Sn原料の純度が99. 9重量 %以上であることが好ましい。

【0018】また前記構成においては、半田材料が、不 可避不純物中に含まれる微量な程度にまで鉛を低減した 鉛無添加のものであることが好ましい。次に本発明の第 1番目の電子部品は、パラジウム (Pd) を 0.005 40 ~3.0重量%、錫(Sn)を97.0~99.995 重量%含有した組成を有し、かつ液相線温度が200~ 350℃である半田材料を用いて、基板と電子素子との 間を接続したという構成を備えたものである。

【0019】次に本発明の第2番目の電子部品は、パラ ジウム (Pd) もしくはゲルマニュウム (Ge) から選 ばれる少なくとも一つを0.005~3.0重量%含有 し、その合計が5.0重量%を超えず、かつ錫(Sn) を95.0~99.995重量%含有した組成の半田材 料を用いて、基板と電子素子との間を接続したという構 50 成を備えたものである。

【0020】前記第1~2番目の電子部品においては、 さらに、Ag、Ge、P、Zn、Cu、B、Sb、Bi および I n から選ばれる少なくとも 1 種を 0.005~ 2. 0重量%含有したことが好ましい。

【0021】また前記第1~2番目の電子部品において は、さらに、金属または合金粒子を0.001~5.0 重量%含有したことが好ましい。また前記第1~2番目 の電子部品においては、金属または合金粒子が、Sn (比重: 7. 28) の±2の範囲にある比重を有するこ とが好ましい。

【0022】また前記第2番目の電子部品においては、 金属または合金粒子の平均粒子直径が、20~60μm の範囲であることが好ましい。次に本発明の第3番目の 電子部品は、錫(Sn)に対して、パラジウム (Pd) を0.5~2.0重量%含有し、液相線温度を320℃ 以下とした半田材料を用いて、電子素子をダイボンド接 続したという構成を備えたものである。

【0023】前記第3番目の電子部品においては、半田 材料にSn (比重: 7. 28) の±2にある比重を有す に電子素子を配置してなることが好ましい。

【0024】また前記第3番目の電子部品においては、 半田材料を、Niを主体とする膜が形成された基板面と 電子素子面との間に設けて前記Niを主体する膜で挟ん だ構成で前記基板と前記電子素子とを接続したことが好 ましい。

【0025】また前記第1~3番目の電子部品において は、半田材料が、不可避不純物中に含まれる微量な程度 にまで鉛を低減した鉛無添加のものであることが好まし い。本発明の好ましい組成は、錫(Sn)が95.0重 30 量%以上の多量に含まれている無鉛半田材料を基本に、 パラジウム (Pd) を0.005~3.0重量%含有さ せ、残量をその他の成分とし、液相線温度が200~3 50℃と高温の高温無鉛半田材料である。その他の成分 としては、Ag、Ge、P、Zn、Cu、B、Sb、B i、Inのうち少なくとも1種を0.005~2.0重 量%含有させることが好ましい。

【0026】また、Snとほぼ比重が等しくかつ40 u m前後の金属または合金粒子を0.1~5.0重量%含 有した無鉛高温半田材料をほぼ平行に配置された電子素 40 子と基板との間に設けて接続した電子部品とすることも 好ましい。

【0027】また電子素子と基板の少なくとも一方に、 シシコン、GaAs、セラミック等の割れやすく脆いも のを用い、それらの面にNi膜を形成してそのNi膜で 本発明の無鉛高温半田材料を挟む構成で電子素子と基板 を接着することも好ましい。

[0028]

【発明の実施の形態】本発明の好ましい無鉛高温半田材 科は、パラジウム (Pd) を0.005~3.0重量

%、錫 (Sn) 95.0~99.985重量%含有した 組成を有し、液相線温度が200~350℃であり、熱 疲労性能が良いと言う作用を有する。

【0029】また、本発明の無鉛高温半田材料は、さら に、Ag、Ge、P、Zn、Cu、B、Sb、Bi、I nのうち少なくとも1種を0.005~2.0重量%含 有したものである。特に、半田付け性の阻害要因が酸化 物であることから、本発明はSnが主成分なので、その Snよりも酸化物の標準生成エネルギーが大きものを添 10 加すれば解決される。また、それらの添加物は、環境の 優しいものが良い。そこで、これらの内、Ge、Cu、 Ag、Bがなお良い。

【0030】さらに、本発明の電子部品は、パラジウム (Pd) を0.005~3.0重量%、錫(Sn)9 5.0~99.985重量含有した組成を有し、液相線 温度が200~350℃である無鉛高温半田材料のSn とほぼ比重が等しくかつ40μm前後の金属または合金 粒子を0.1~5.0重量%含有した無鉛高温半田材料 をほぼ平行に配置された電子素子と基板との間に設けて る金属粒子を含有させ、前記半田材料を溶融滴下した上 20 接続したもので、熱疲労性能が良いだけでなく、電子素 子が基板と平行に半田ムラがなく載置でき傾斜接着をな くすという作用を有する。

> 【0031】以下、本発明の実施の形態について、具体 的に説明する。第1の実施形態である無鉛高温半田材料 の組成から以下に述べる。本発明に用いるSn原料は、 99.9重量%以上の高純度Snを用いることが好まし い。更に、好ましくは、99.99重量%以上である。 Sn原料が高純度であるほど不可避不純物中にPbの混 入を避ける事ができるためである。

> 【0032】尚、本発明における無鉛とは、鉛含有量を 環境対策上好ましい量まで低減したものであり、好まし くは不可避不純物中に含まれる微量な程度にまで低減し たものである。

> 【0033】本発明は、所定量のPdとSnを共存させ ることにより、その相乗効果によって、熱疲労性能を向 上させることができる。Pbを含有しないSn-Pd合 金半田でSn含有量が95.0重量%以上の時、95. 0重量%未満と対比して熱疲労性能を大きく向上させる ことができる。このため、Sn含有量は、95. 0重量 %以上である事が好ましい。この中でもSn含有量が9 5. 49重量%以上の時、熱疲労性能は一段と向上す る。このため、好ましくは、Sn含有量は、95.49 重量%以上である。

【0034】反対に、Pbを含有しないSn-Pd合金 半田でSn含有量が99. 985重量%を超える時、本 発明で必要なPdを含有することができなくなる。この ため、Sn含有量の上限は99.985重量%が好まし い。この中でもSn含有量が99. 94重量%以下の時 有効な共存元素であるPdを0. 05重量%以上含有し 50 うることとなり、熱疲労性能は、一段と向上してくる。

このため、Snの含有量は、好ましくは99.94重量 %以下である。

【0035】以上のことより、Sn含有量は、95.0~99.985重量%が好ましい。さらに好ましくは95.0~99.94重量%であり、とくに好ましくは、95.49~99.94重量%である。

【0036】一方、Pbを含有しないSn-Pd合金半田でPd含有量が0.005重量%以上の時、0.005重量%未満と対比して熱疲労性能を大きく向上させることができる。このため、Pd含有量は、0.005重10量%以上である事が必要である。この中でもPd含有量が0.05重量%以上の時、熱疲労性能は一段と向上する。このため、好ましくは、Pd含有量は、0.05重量%以上である。

【0037】反対に、Pbを含有しないSn-Pd合金 半田でPd含有量が3.0重量%を超える時、3.0重 量%以下と対比して熱疲労性能は、低下してくる。この ため、Pd含有量が3.0重量%以下である事が必要で ある。この中でもPd含有量が2.5重量%以下の時、 熱疲労性能は、一段と向上してくる。このため、Pdの 20 含有量は、好ましくは2.5重量%以下である。

【0038】以上のことより、Pd含有量は、0.005~3.0重量%と定めた。好ましくは0.05~3.0重量%であり、更に好ましくは、0.05~2.5重量%である。

【0039】本発明は、所定量のPdとSnを共存させる限り、他の元素を含有しても発明の効果を維持する。このことは、他の元素として、さらに、Ag、Ge、P、Zn、Cu、B、Sb、Bi、Inのうち少なくとも1種を0.005~2.0重量%含有させた場合にも30いえることである。特に環境に優しい効果を得るには、Ag、Ge、Cu、Bが良い。

【0040】本発明の無鉛高温半田材料の液相線温度は、200~350℃である事が必要である。液相線温度が200℃未満の時、二度目の加熱を行なう時の温度条件も200℃未満にする必要があり、二度目の加熱の温度条件が制約されてくる。よって、液相線温度は、低くても200℃以上であることが必要である。反対に、液相線温度が350℃以上の時、電子部品への熱歪等の熱影響があるため350℃以下であることが必要である。

【0041】本発明の無鉛高温半田材料は、テープ、ワイヤ状に加工したり、浸せき浴や蒸着用の材料として用いることができる。また、高融点粒子を混入させ複合材料として使用することもできる。テープの加工方法は、インゴットに鋳造した後、圧延、スリッター加工を施し所定寸法のテープに仕上げる。ワイヤの加工方法は、インゴットの押し出しまたは溶湯を水中へ噴出急冷方法により素線を得て、伸線加工により、所定寸法のワイヤに仕上げる。

【0042】本発明の無鉛高温半田材料は、一度目の半田付けを行なった後、二度目の加熱が行なわれ、且つその使用状態が室温と高温のヒートサイクルを受ける場合に、一度目の半田付け材料として効果的に用いられる。例えば、ダイボンディングやハイブリッドIC実装等である。以下、それらを具体的に説明する。

【0043】図1は、樹脂封止する前の半田装置の側面図である。基板であるリードフレームのダイ1表面にNiめっき2を設けてある。電子素子であり半導体素子であるICチップ5の上面にはA1電極6、下面にはメタライズ層であるNiめっき4を設けてあり、上面のA1電極6には、金線のワイヤ7がワイヤボンド接続されている。ワイヤ7は、半導体素子とリードとを電気的に接続するもので、ワイヤ7のもう一端は、リードフレームのNiめっき8をした内部リード9上に接続している。ICチップ5の下面のNiめっき4とダイ1表面のNiめっき2とを介して、基板とチップ状の電子素子である半導体のICチップ5とが本発明の無鉛高温半田材料でほぼ平行に接続(ダイボンド)されている。

【0044】製造方法は、ダイ1の上面に円形または方形に成形された半田ペレットを介してICチップ5を載せ、水素雰囲気の加熱炉中を通過させて一度目の加熱による半田付けを行う。次いで、ダイ1の下面から150~250℃の温度で二度目の加熱を行い、金のワイヤ7をA1電極6に熱圧着ボンディングしている。

【0045】また、ハイブリッドICでは、図示しないがICチップをプリント基板の一方の面に搭載して本発明の無鉛高温半田材料を用いて一度目の半田付けを行い、電子機器の小型化を狙ってプリント基板の反対面に更に電子部品を搭載するため本発明品よりも液相線温度の低い半田材料を用いて二度目の半田付けを行なう。

【0046】以下、電子素子がシリコン製の半導体素子を用いたものについて詳しく述べる。SnにPdを1重量%添加した後320℃で溶融攪拌し、その後、圧延加工で幅4mm、厚み100μmのシート状の無鉛高温半田材料を得た。しかる後、Niめっき膜で仕上げたTO-220パッケージ用リードフレーム上に、前記シートを載置し、一辺が2.3mmの裏面にNi膜を付着形成したシリコン製チップの半導体素子を配置した後、27400℃でダイボンドした。

【0047】Pdの含有量を変化させて同様に試作し、シリコン製チップの半導体素子に最適な含有量を求めた。その結果、Pdの含有量を0.5重量%以上にしたのは、シリコン製チップの半導体素子の割れを防止できるからである。また、Pdの含有量を2.0重量%以下としたのは、ダイボンド温度を320℃以下にし、ダイボンド装置の高寿命化とダイボンド材の酸化を防ぐためである。

【0048】次に、半田厚みの制御について述べる。S 50 n (比重7.28) にPdとGeとを各々1重量%と、 Ni (比重8.8) 0.3重量%を添加した後、300 ℃で溶融攪拌した。その溶融容器の下より一滴ずつ取り 出し、TO-220パッケージ用リードフレームの半導 体素子載置部上に所定量滴下した後、その上からシリコ ン製チップをダイボンドした。その後、AIワイヤーに よる配線、樹脂封止、リード加工を施して半導体装置を 得た。その結果、傾斜接合のないものが溶融半田の滴下 方法でも得られた(ポッテイング方式)。

【0049】本発明の無鉛高温半田材料は、半導体素子 をダイボンディングする際に、その水平度を保つため に、高融点粒子を混入させる。高融点粒子の融点は、4 00℃以上、その含有量は、0.001~5.0重量% (更に、0.001~0.6重量%が好ましい)、粒子 の径辺寸法は、5~100μmであることが好ましい。 高融点材料としては、Cu、Ni等の金属粒子、酸化 物、炭化物等が良い。

【0050】さらに、電子素子である半導体素子と基板 とを接続する場合に、その間の半田厚みを30~60μ mで制御するための粒子としては、粒子の粒径が40μ m±20 μ mで、無鉛高温半田材料の主成分であるSn 20 と比重の差が2以内が良い。比重差が2より大きくなる と、軽い場合に半田内で上方に浮いたり、反対に重い場 合に下方に沈んだりして接着力の低下、信頼性の低下と なってしまう。特に比重の差が2以内でSnよりも重い NiやCu (比重8.9) やFe (比重7.9) が特に 良い。酸化物や炭化物では、そのような比重の粒子が得 られなかった。

【0051】また、平均粒子直径は40μm±20μm の範囲がなお良い。粒径が10μm前後ものが増加する ると熱抵抗の増大を招く。特に、電子素子や基板の少な くとも一方に、シリコン、GaAs、セラミック等の割 れやすく脆いものを用いる場合に有効である。このこと は、半田厚みに関しても言えることである。

【0052】さらに、前記した本発明の無鉛高温半田材 料に含まれる粒子の粒径が40μm±20μmで、無鉛 高温半田材料の主成分であるSnと比重の差が2以内の 金属が良い。その理由は、電気的な導電性能が良く、半 導体素子に対する放熱特性も良くなるからである。

【0053】なお、電子素子や基板の少なくとも一方 に、シリコン、GaAs、セラミック等の割れやすく脆 いものを用い、それらの面にNiを主体とするめっき膜 (Ni膜やNi合金膜等)を有し、そのNiめっき膜で 本発明の無鉛高温半田材料を挟んで電子素子と基板とを 接着すると、接着力が強く、熱疲労性能及び放熱特性が 極めて良くなる。この効果は、本発明の無鉛高温半田材 料に含まれる粒子の粒径が40μm±20μmで、無鉛 高温半田材料の主成分である5 n と比重の差が2以内の 金属である場合に、Ni膜と金属粒子との合金化や接続 も良くなる。

【0054】銅材にNiめっきしたリードフレーム、半 導体素子Cr/Cr+Ni/Ag (0.3μm) 等に適 用することが好適である。特に、パワー半導体デバイス に用いられるダイボンド材のように、単に電気を通すだ けでなく、素子内部で発生した熱を外部に放熱させるこ とが必要な場合は、熱伝導性、異なる構成部品間の熱歪 みの緩衝等が重要である。

10

【0055】本発明においては、パラジウム(Pd)を 10 0.005~3.0重量%含有し、残部が錫(Sn)と その不可避不純物からなる組成であっても良いことはも ちろんである。

[0056]

【実施例】次に、実施例を用いて本発明をさらに具体的 に説明する。なお以下の実施例において、例えば表1~ 2などで半田組成物の全体の量が必ずしも100%にな っていないのは、不可避不純物を微量含むことによる。 したがって(100%-半田組成物合計重量%)が不可 避不純物の重量%である。

【0057】 (実施例1) 図2の試験片と測定方法に関 する概要図を参考にして説明する。純度が99.99重 量%Sn地金とPdを所定量配合し(不可避不純物等を 総合計すると100重量%となる)、真空溶解した後、 鍛造して表1に示す組成のインゴットを得た。該インゴ ットを圧延して厚さ0.1mm×幅10.0mmテープ を得た。更に前記テープを素材としてプレス加工を行 い、厚さ0. 1mm×直径1. 8mmの半田ペレットに 仕上げた。

【0058】その半田ペレットAを用いて、熱膨張係数 と半導体素子等のチップ欠けや割れを発生させ、厚くな 30 の異なる2種類の材料を半田付けして試験片10を作製 し熱疲労試験Aを行なった。試験片10は、熱膨張係数 の異なる2種類の材料としては、熱膨張係数17.5×  $10^{-6}$ /°C c b 3 C u ≥ 4. 4 × 10 - 6/°C c b 3 4 2 アロイ (42 重量% Ni-Fe) を採用した。厚さ9μ mのNiめっきを施した直径1.8mm×長さ20mm の銅と、42アロイの棒との間に半田ペレットを挟み、 アルゴンガス気流中350℃で半田付けして作製した。 即ちNiめっき12を施した銅棒11とNiめっき14 を施した42アロイ棒13とを半田材料15で接合して 40 いる。この時、フラックスとして無機酸系水溶性フラッ クス (日本アルファメタルズ製 IA200L) を用い

> 【0059】熱疲労試験Aは、気相ヒートショック試験 装置(日立製作所製 ES50L)を用い、-55℃× 15分、室温×5分、150℃×15分、室温×5分を 1サイクルとし、所定の熱疲労に至るまでそのサイクル を繰り返すものである。

【0060】熱疲労の測定は、所定サイクルの熱疲労試 験後、図2に示す方法で半田材料のクラック状況を確認 性の良さの関係で一段と高くなる。そのため熱抵抗特性 50 することでおこなった。電源16を用いて所定範囲の電

11

圧を試験片の両端に印可して、一定電流を流した時の両 端電圧を実測した。実測した両端電圧が熱疲労試験Aを する前の初期値より10%増加した時点で、クラックに よる不良と判断し、それまでのサイクル数を不良に至る サイクル数として測定値の外挿法により求めた。その測 定結果を後にまとめて表1に示す。

\*1で説明したインゴットの組成を表1の様に変化させる こと以外は、実施例1と同様に半田ペレットにし、試験 片を作製して、熱疲労試験Aを行なった。測定結果を表 1 及び表 2 に示す。

[0062] 【表1】

【0061】 (実施例2~25、比較例1~5) 実施例\*

実施				Ą	1 成	(飯館	196)					放相線 温 度	風疲労 試験 不良に
例	Pd	Ag	G e	P	Z n	Zn Cu B S			Вi	In Sn		(%)	至るりが数
1	0. 005	-	-	-	~	_	-	_	-	-	99. 985	200~350	550
2	0.05	-	-	-	- [	-	~	-	-	-	99. 94	#	820
3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	- ,	<b>98</b> . 99	~	1010
4	2.5	_	-	-	- 1	-	-	-	-	-	97. 49	"	810
5	3. 0	_	-	-	-	-	-	-	- 1	-	<b>96</b> . 99	"	660
6	1.0	0. 005	-	_	_	-	-	-	-	-	98. 985	"	1010
7	1.0	0. 3	-	-	-	-	-	- 1	-	_	98. 69	"	1020
8	10	1.0	-	_ ]	-	-	-	-	-	_	97. 99	"	1600
9	0.005	1.0	-	-	-	-	-	-	-	_	98. 985	"	540
10	0. 05	1.0		-	-	-	-	-	_	-	98. 94	"	830
11	2.5	1.0	_	-	_	-	-	-	-	_	96. 49	#	810
12	3.0	1.0	-	-	_	-	-	_	_	_	95. 99	<b>"</b>	650
13	2.5	2.0	-	_	-	-	-	- 1	-	-	95. 49	"	800
14	1.0	-	0.3	-	-	-	_	-	-	_	98. 69	#	1010
15	1.0		_	0.3	ı	_	1	-	ı	-	<b>98.</b> 69	#	1000
16	1.0	-	_	_	0. 3	_	_	1	-	-	<b>98.</b> 69	"	1010
17	1.0	-	-	-	<b> </b> -	0. 3	_	-	-	-	98. 69	"	1010
18	1.0	-	-	_	-	-	0. 3	-	-	-	98. 69	<b>"</b>	1000
19	1.0	-	-	_	-	-	-	0.3	-	-	98. 69	<b>"</b>	1020
20	1.0		l	-	_	_	_	_	0.3		98. 69	"	1000
21	1.0	-	-	_	_	_	-	-	-	0.8	98. 69	"	1010
22	1.0	-	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	98. 79	-	1010
23	1.0	-	0.1		0.1	0.1	-	-	-	-	98. 69	#	1020
24	1.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	98. 19	"	1010
25	2.5	2.0		_	_	0.4	_	L-	_	_	95. 09	"	710

[0063]

※ ※【表2】

				-									风疲劳
比				뫮	成(	重量	%)					液相線	超超
饺		<del></del>											不良に
例	Pd	Ag	Сu	Αu							Sn	(°C)	至る
													†イタム徴
1	-	-	-	_	1	-	-	1	-	-	99. 99	200~350	230
2	10.0	-	-	_	-	-	-	— <sup> </sup>	-	-	89. 99	>350	310
3	1.0	5.0	3. 9	- '	-	-	-	-	-	-	90.09	>350	290
4	0.1	-	-	9.8	-	–	-	-	-		90.09	200~350	290
5	-	-	0.7	_	-	-	-	~	_	_	99. 29	200~350	260

【0064】表1及び表2から明らかな通り、本発明の 必須成分であるPdを含有しない比較例1は、不良に至 るサイクル数が230と悪いものであった。また、Pd 含有量が所定量を超えて10重量%である比較例2は、 50 る比較例3、4も、不良に至るサイクル数が290と悪

不良に至るサイクル数が310と悪いものであった。 【0065】所定量のPdを含有するもののその他成分 の含有量が多く、Sn含有量が95. 0重量%未満であ いものであった。さらに、所定量のSnを含有するもの のPdを含有せず、その他元素であるCuを含有する比 較例5は、不良に至るサイクル数が260と悪いもので あった。

【0066】しかし、本発明の0.005~3.0重量 %のPdと95.0~99.985重量%のSnからな る実施例1~5は、熱疲労試験Aで不良に至るサイクル 数が550~1010と優れていた。この中でもPd含 有量が 0.05~3.0重量%であり、Sn含有量が 9 660~1010と更に優れた効果を示した。さらに、 Pd含有量が0.05~2.5重量%であり、Sn含有 量が95.49~99.94重量%のものは、前記サイ クル数が810~1010と一段と優れた効果を示し

【0067】さらに、本発明の他の実施例である0.0 05~3.0重量%のPdと95.0~99.985重 量%のSn以外に0.005~2.重量%のAg、G e、P、Zn、Cu、B、Sb、Bi、Inのうち少な 試験Aで不良に至るサイクル数が540~1020であ り、実施例1~5と同様に優れた効果を示した。この中 でもPd含有量が0.05~3.0重量%であり、Sn 含有量が95.0~99.94重量%のものは、前記サ イクル数が710~1020であり、実施例2~5と同 様にさらに優れた効果を示した。さらに、Pd含有量が 0.05~2.5重量%であり、Sn含有量が95.4 9~99.94重量%のものは、前記サイクル数が80 0~1010であり、実施例2~5と同様に一段と優れ た効果を示した。 \* 30

\*【0068】(実施例31~33、比較例10~11) さらに他の実施例として、一辺が3mmのパワートラン ジスタであるシリコン製半導体素子を、パワー半導体装 置で用いられる通常のTO-220パッケージに、本発 明の無鉛高温半田材料で搭載した場合と、従来の半田材 料で搭載した場合について比較した。比較例10はPb -Sn (重量%が95対5)、比較例11はSn-Ag (重量%が96.5対3.5)の例である。実施例31 はSn-Ge (重量%が98.5対1.5)、実施例3 5. 0~99. 94重量%のものは、前記サイクル数が 10 2はSn-Pd (重量%が98. 5対1. 5)、実施例 33はSn-Pd-Ge (重量%が97対1.5対1.

5) の場合について各々実施した。

14

【0069】試験方法は、ヒートショックテスト(-6 5℃と150℃の液相に各々30分交互で急に所定回数 浸ける(以下、熱疲労試験Bとする。トランジスタに は、ヒートショックテストだが半田材料にとっては構成 部品間の歪みによる熱疲労テストの1種であるからであ る))、及び熱疲労試験C(トランジスタの温度が25 ℃から温度上昇し115℃の温度差90℃になるよう くとも1種を含有した実施例6~25のものは、熱疲労 20 に、トランジスタをオン1分、オフ2分で電力制御して 所定回数行なう、半導体素子にパワーを印加して自己発 熱させ、発熱部の半導体素子と放熱部のリードフレーム 間のダイボンド材の熱疲労試験)である。そのときのパ ワートランジスタの熱抵抗の変化が初期値の1.3倍に なった場合を不良として、判断した。熱疲労試験Bの場 合は、試料を各30個、熱疲労試験Cは、10個用意し て、所定回数後の不良数を測定した。その結果を表3に

> [0070] 【表3】

熱疫労試験B、C(不良数/扱い数)

			ヒート		クテス				疲労テ				
	•	(-55	<b>C-+1</b>	50°C	被相、包	(ΔTj=90℃ オン/オフ=1分/2分)							
		0	500	1000	1500	2000	0	5000		15000			
		\$19h	4154	\$19%	9195	9191	9194	7194	94934	7191	7174	<b>1191</b>	
(PI	比較例10 b/Sn=95/5重量%)	0/30	0/30	1/30	4/30	7/30	0/10	0/10	2/10	4/10	7/10	9/10	
比較例1 (Sa/Ag=96.5/3.5重量%)		0/30	2/30	6/30	11/30	18/30	0/10	0/10	0/10	3/10	5/10	7/10	
実施例31 本 Sn/Ge 発 実施例32 明 Sn/Pd		0/30	0/30	1/30	4/30	6/30	0/10	0/10	0/10	2/10	4/10	6/10	
	0/30	0/30	1/30	3/30	5/30	0/10	0/10	0/10	1/10	3/10	5/10		
	実施例33 Sn/Pd/Ge	0/30	0/30	0/30	2/30	5/30	0/10	0/10	0/10	1/10	2/10	3/10	

【0071】表3から明らかな通り、比較例10、11 と比較すると、熱疲労試験B, Cの両方とも実施例3 1、32、33の方が良い結果を得た。特に熱疲労試験 として過酷な熱疲労試験Bでの差が顕著であった。ま た、実施例31のSn-Ge (重量%が98.5対1. 5) よりも、実施例32のSn-Pd (重量%が98.

5対1. 5) の方が良く、さらに実施例33のSn-P d-Ge (重量%が97対1.5対1.5) の方が良か った。本発明の無鉛高温半田材料は、従来のPbを半田 材料に用いた場合とも比較して、各種試験方法による結 果から熱疲労性能が向上したことが明らかである。特

50 に、Sn-Pd-Ge系でPd-Geの合計重量%が5

(9)

以下で、少なくとも一方が所定の0.05~3.0重量 %含まれているときに、もっとも良好な結果が得られ

【0072】一般的に本発明では、GeよりもPdの方 が多い方が良く、GeよりもPdの方がより効果があっ

#### [0073]

【発明の効果】以上のように、本発明の無鉛高温半田材 料によれば、所定量のPdとSnを含有する組成とする 田材料でありながら、無鉛で熱疲労性能を向上させるこ とで、環境に優しく、かつ、電子機器の信頼性を向上さ せることができる。

【0074】前記PdとSnの所定含有量の範囲内で、 所定のその他の元素を含有しても同様な効果を示す。し かし、中でも、Sn-Pd-Ge系でPd-Geの合計 重量%が5重量%以下であるときにさらに好ましい効果 が得られた。

【0075】また、電子素子や基板の少なくとも一方 に、シリコン、GaAs、セラミック等の割れやすく脆 20 7 ワイヤ いものを用い、それらの面にNiを主体とする膜(Ni 膜やNi合金膜等)を有し、そのNi膜で本発明の無鉛 高温半田材料を挟んで電子素子と基板とを接着すると、 接着力が強く、熱疲労性能及び放熱特性が極めて良くな

【0076】また、半田厚みを制御するのに、粒子の粒 径が40μm±20μmで、無鉛高温半田材料の主成分 であるSnと比重の差が2以内の金属粒子を含有すると 良い。それにより、熱抵抗も小さくできる。

【0077】さらに、Pdの含有量を0.5重量%以上 にすることで、シリコンチップ等の脆いものの割れや欠 けをなくすことができ、2.0重量%以下にすることで 基板と電子素子との接着温度を320℃以下にでき、無 鉛高温半田材料の酸化防止をし、接着装置の長寿命化が 得られた。

#### 【図面の簡単な説明】

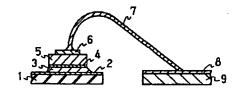
ことにより、液相線温度が200~350℃と高温の半 10 【図1】 本発明の第1の実施形態の電子部品の断面図 である。

> 【図2】 本発明の実施例による試験片とその測定方法 の概要図である。

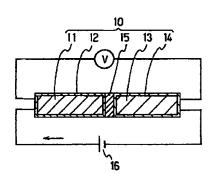
#### 【符号の説明】

- 1 ダイ
- 2, 4, 8 Niめっき
- 3 半田材料
- 5 ICチップ
- 6 A1電極
- 9 内部リード
- 10 試験片
- 11 銅棒
- 12, 14 Niめっき
- 13 アロイ棒
- 15 半田材料
- 16 電源

【図1】



【図2】



# フロントページの続き

## (72)発明者 横沢 眞▲観▼

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

# (72) 発明者 青井 和廣

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

(72) 発明者 澤田 良治 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内